

ПОРТФОЛИО

Гавлиной Александры Евгеньевны

Направление подготовки
03.06.01 – Физика и астрономия

Направленность (профиль) подготовки
01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики

Содержание

1. Общие сведения
2. Научные публикации
3. Участие в научных конференциях, семинарах
4. Участие в грантах
5. Участие в конкурсах, олимпиадах
6. Участие в работе научных кружков, научных коллективов
7. Стажировки
8. Участие в выставках
9. Патенты, авторские свидетельства
10. Именные стипендии
11. Награды, премии, дипломы

1. Общие сведения

1.1. Тема научно-исследовательской работы: «Метод и аппаратно-программный комплекс для контроля формы выпуклых оптических поверхностей диаметром до 300 мм».

1.2. Научный руководитель: Батшев Владислав Игоревич, к.т.н.

1.3. Год поступления в аспирантуру: 2017.

2. Научные публикации

Приводится список научных публикаций с полными выходными данными. В приложении выкладываются отсканированные копии статей с титульными страницами источника, в котором опубликована статья. В конце списка дается ссылка на номер приложения (например, «Копии публикаций приведены в Приложении 1»).

1. Гавлина А.Е., Батшев В.И., Новиков Д.А. Современные методы контроля выпуклых асферических зеркал // Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: Материалы 10-й Международной научно-технической конференции/ Российское НТОРЭС им. А.С. Попова. (Суздаль). 2017. С. 198-200
2. Новиков Д.А., Иванникова Н.В., Батшев В.И., Гавлина А.Е. Интерферометр для контроля качества выпуклых асферических зеркал размером до 250 мм // Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации: Материалы 10-й Международной научно-технической конференции/ Российское НТОРЭС им. А.С. Попова. (Суздаль). 2017. С. 200-202.

Копии публикаций приведены в Приложении 1.

3. Участие в научных конференциях, семинарах

Приводится список научных конференций (семинаров), в которых участвовал аспирант с докладом. По каждому пункту указывается название конференции, даты и место проведения, название доклада, соавторы, вид доклада (устный, стендовый и т.д.), можно дать ссылку на сайт конференции, на котором есть подтверждение участия аспиранта. В приложении размещаются копии программы конференции, с отражением участия аспиранта.

1. Устный доклад «Современные методы контроля выпуклых асферических зеркал» (Гавлина А.Е., Батшев В.И., Новиков Д.А.). 10-я Международная научно-техническая конференция «Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации» ARMIMP-2017. – Суздаль, 1-4 октября 2017 года
2. Устный доклад «Интерферометр для контроля качества выпуклых асферических зеркал размером до 250 мм» (Новиков Д.А., Иванникова Н.В., Батшев В.И., Гавлина А.Е.). 10-я Международная научно-техническая конференция «Акустооптические и радиолокационные методы измерений и обработки информации» ARMIMP-2017. – Суздаль, 1-4 октября 2017 года

Копии программ конференций приведены в Приложении 2.

4. Участие в грантах

Приводится информация об участии аспиранта в научных грантах: указывается название и номер гранта, учредитель, страна, тема гранта, роль аспиранта (руководитель, ответственный исполнитель, исполнитель).

Не участвовала.

5. Участие в конкурсах, олимпиадах

Приводится информация об участии аспиранта в конкурсах, олимпиадах с указанием названий мероприятия, места, сроков проведения, вид участия. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д.

Всероссийская студенческая олимпиада по оптотехнике (2016) – диплом за 3 место на II (региональном) этапе.

Копии дипломов приведены в Приложении 3.

6. Участие в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов

Приводится информация об участии аспиранта в работе научных кружков, научных коллективов, творческих коллективов с указанием: названия кружка, подразделение в котором функционирует кружок, период участия, роль в работе кружка. Если возможно, в приложении размещаются подтверждающие документы.

Не участвовала.

7. Стажировки

Приводится информация о стажировках, пройденных аспирантом с указанием темы стажировки, места прохождения, периода прохождения. В приложении размещается копия документа, подтверждающего прохождение стажировки.

Не проходила.

8. Участие в выставках

Приводится информация об участии аспиранта в выставках с указанием названий выставки, места, сроков проведения, названия экспоната. В приложении размещаются копии дипломов, грамот, свидетельств и т.д.

Не участвовала.

9. Патенты, авторские свидетельства

Приводится информация о патентах и авторских свидетельствах, полученных аспирантом. В приложении размещаются копии патентов и авторских свидетельств.

Не имею.

10. Именные стипендии

Приводится информация об именных стипендиях, получаемых аспирантом, указывается за какие заслуги назначена стипендия, период начисления стипендии.

Не получаю.

11. Награды, премии, дипломы

Приводится информация о именных наградах, премиях, дипломах, полученных аспирантом, указывается за какие заслуги они получены, дата получения. В приложении размещаются копии подтверждающих документов.

1. Диплом за 3 место на II (региональном) этапе Всероссийской студенческой олимпиады по оптотехнике, г. Москва, 25 апреля 2016 г.

Копии дипломов приведены в Приложении 3.